

申込日 年 月 日

依頼者情報	利用希望日	2017 年 6 月 16 日 ~ 2017 年 6 月 16 日
	会社・大学・研究機関名 *	
	部 課 名 (塾内の場合は学科名・研究室名)	システムデザイン工学科 ○○研
	氏 名	慶應 太郎
	住 所 *	
	電 話 番 号 (塾内の場合は内線番号)	内線で可
	FAX *	
	E-mail	

*印の欄は、塾内の場合は記入不要です

利用希望装置に○印をつけ、利用形態を記入してください

装置		多次元イメージング解析システム	Tecnai Osiris (FEI)	機器利用・技術支援・受託
	○	アプレシブジェットカッター	Varuna (スギノマシン)	機器利用 技術支援・受託
		多目的マクロ-マイクロ元素分析システム	M4 TORNADO (Bruker)	機器利用・技術支援・受託

試料に関する情報を記入してください

利用実績(ご利用時間を記入してください)

試料	名 称	素材等	利用日	開始時刻	終了時刻	利用時間
	数 量	2	/	:	:	
	寸 法	(大きさ: W mm × D mm × H mm) 100×100×50	/	:	:	
	その他	(組成や構造など、試料について特記すべき事項がありましたら、ご記入ください。なお、毒性や発火性をもつ危険物は、分析・加工できません。)	/	:	:	
			/	:	:	
			/	:	:	
			/	:	:	

中央試験所長	先端材料評価センター長	事務主任	担当者